

XXIII Ciclo di Dottorato di Ricerca in Meccanica Applicata

*Relazione Finale*

# Piezoelectric and high deformation mechanical devices: theoretical models and numerical simulations

Dottorando: Diego De Santis

Coordinatore: Prof. Giovanni Legnani

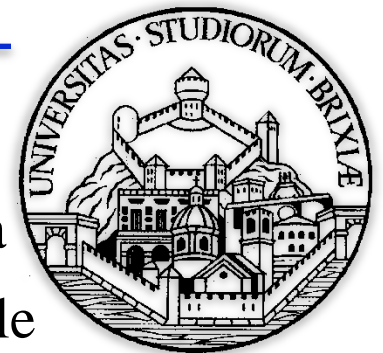
Tutore: Prof. Rodolfo Faglia

---

Università degli Studi di Brescia

Facoltà di Ingegneria

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale



## Struttura della presentazione

Modelli e simulazioni numeriche per dispositivi deformabili

Comportamento dinamico di lamine piezoelettriche bimorfe

Teoria del campo microcontinuo

Attività collaterali di ricerca

Sviluppi futuri



## Struttura della presentazione

Modelli e simulazioni numeriche per dispositivi deformabili

Comportamento dinamico di lamine piezoelettriche bimorfe

Teoria del campo microcontinuo

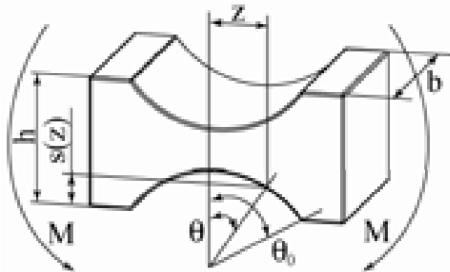
Attività collaterali di ricerca

Sviluppi futuri

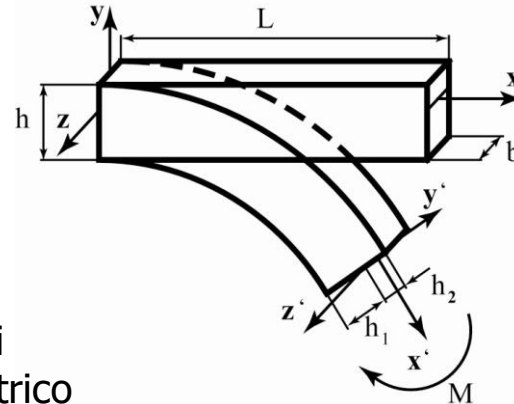


# Modelli e simulazioni per dispositivi deformabili (1)

## Cerniere flessionali



## Definizione del modello



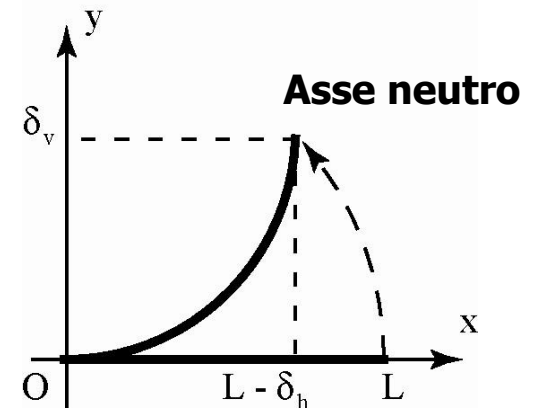
$$\begin{cases} \sigma_t = E_t \varepsilon_t^{1/n} \\ \sigma_c = -E_c -\varepsilon_c^{1/m} \end{cases}$$

- Trave incastrata in grandi spostamenti
- Materiale elastico non lineare asimmetrico
- Trave con sezione rettangolare costante, incastrata e caricata con momento costante.
- In grandi spostamenti l'asse neutro non coincide con l'asse baricentrico ed è a priori ignoto
- L'asse neutro è individuato in ogni sezione da  $h_1$  e  $h_2$ .
- La deformata dell'asse neutro è individuata tramite il raggio di curvatura  $\rho$  in ogni sezione.

$$\sum M = 0 \Rightarrow E_t \frac{n}{2n+1} \left( \frac{h_1}{\rho} \right)^{\frac{1}{n}} h_1^2 + E_c \frac{m}{2m+1} \left( \frac{h_2}{\rho} \right)^{\frac{1}{m}} h_2^2 = \frac{M}{b}$$

$$\sum F = 0 \Rightarrow E_t \frac{n}{n+1} \left( \frac{h_1}{\rho} \right)^{\frac{1}{n}} h_1 - E_c \frac{m}{m+1} \left( \frac{h_2}{\rho} \right)^{\frac{1}{m}} h_2 = 0$$

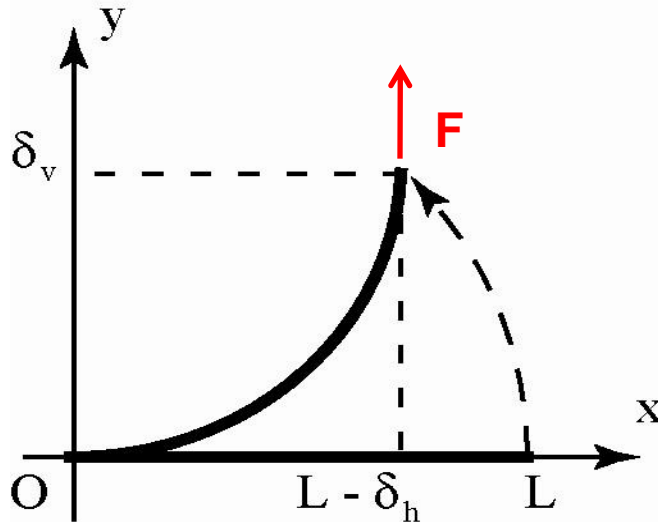
$$h_1 + h_2 = h$$



## Modelli e simulazioni per dispositivi deformabili (2)

### Elementi deformabili estesi

- Trave con sezione rettangolare costante, incastrata e caricata con forza verticale costante.
- Si considerano solo gli effetti dovuti alla flessione, si trascurano taglio e azione assiale.
- La lunghezza dell'asse neutro rimane invariata.



$$M = F(L - x - \delta_h) \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} h_1 &= h_1(x) \\ h_2 &= h_2(x) \\ \rho &= \rho(x) \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{aligned} E_t \frac{n}{2n+1} \left( \frac{h_1}{\rho} \right)^{\frac{1}{n}} h_1^2 + E_c \frac{m}{2m+1} \left( \frac{h_2}{\rho} \right)^{\frac{1}{m}} h_2^2 &= \frac{F(L - x - \delta_h)}{b} \\ E_t \frac{n}{n+1} \left( \frac{h_1}{\rho} \right)^{\frac{1}{n}} h_1 - E_c \frac{m}{m+1} \left( \frac{h_2}{\rho} \right)^{\frac{1}{m}} h_2 &= 0 \\ h_1 + h_2 &= h \end{aligned} \right.$$

- Noto  $\rho = \rho(x)$  è possibile calcolare la deformata  $y = y(x)$  risolvendo la ODE

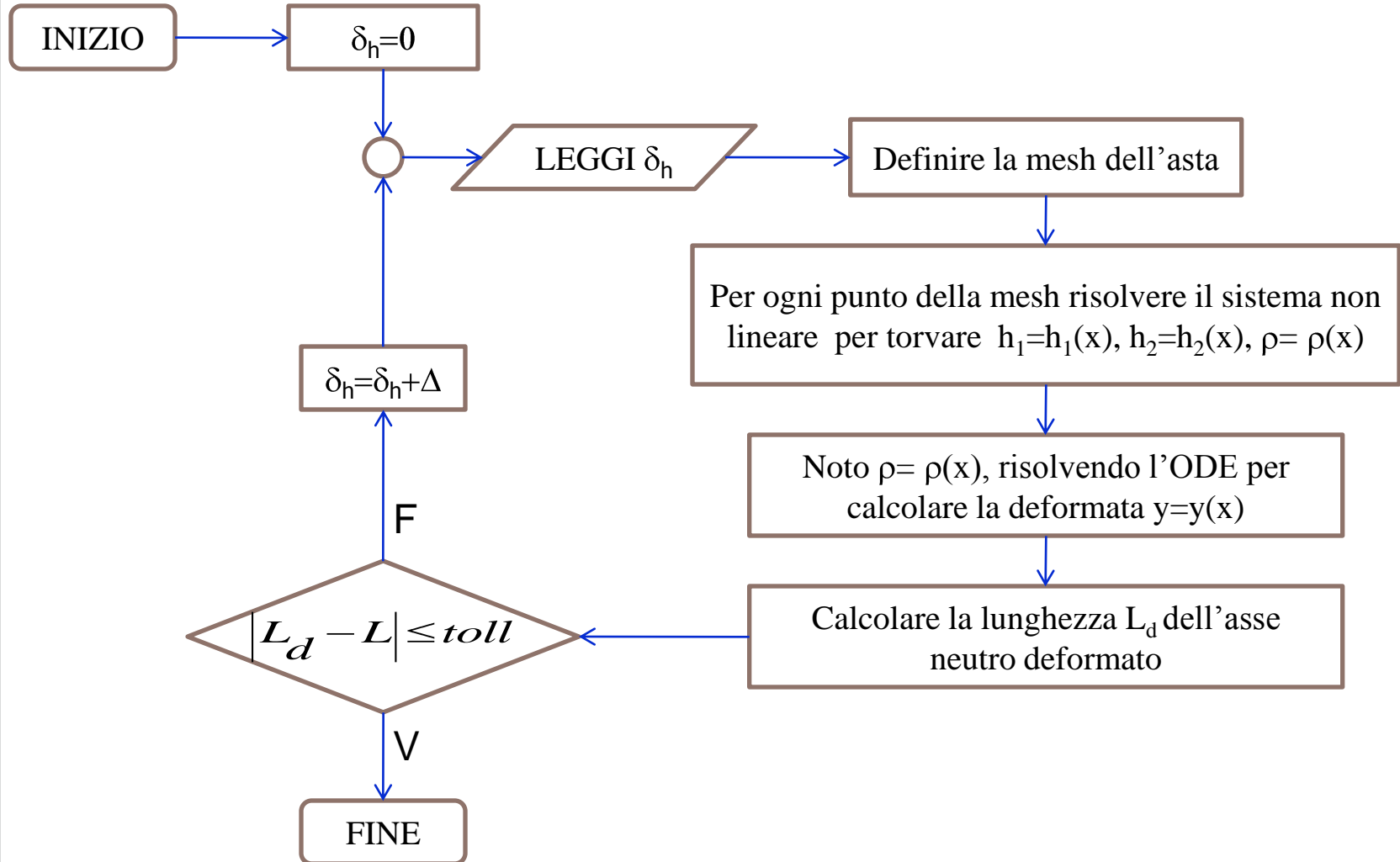
$$\frac{1}{\rho} = \frac{\frac{d^2 y}{dx^2}}{\left[ 1 + \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 \right]^{3/2}}$$

- Le funzioni incognite  $h_1 = h_1(x)$ ,  $h_2 = h_2(x)$ ,  $\rho = \rho(x)$ ,  $y = y(x)$ , sono riferite alla configurazione deformata e hanno per dominio  $[0, L - \delta_h]$ .

**- A priori  $\delta_h$  non è noto e quindi non è noto il dominio delle funzioni incognite.**

## Modelli e simulazioni per dispositivi deformabili (3)

### Algoritmo per il calcolo della deformata con forza verticale costante



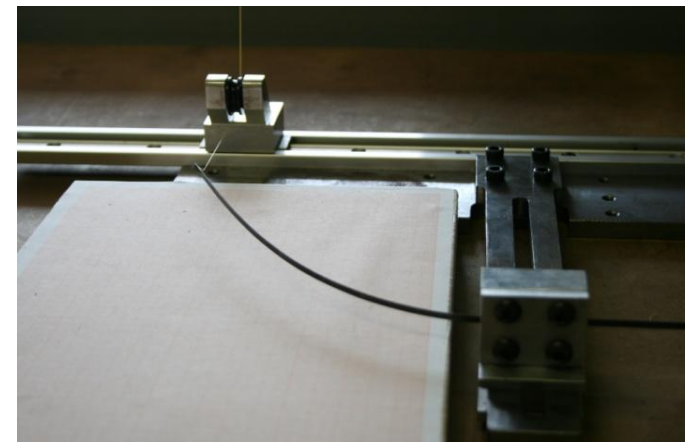
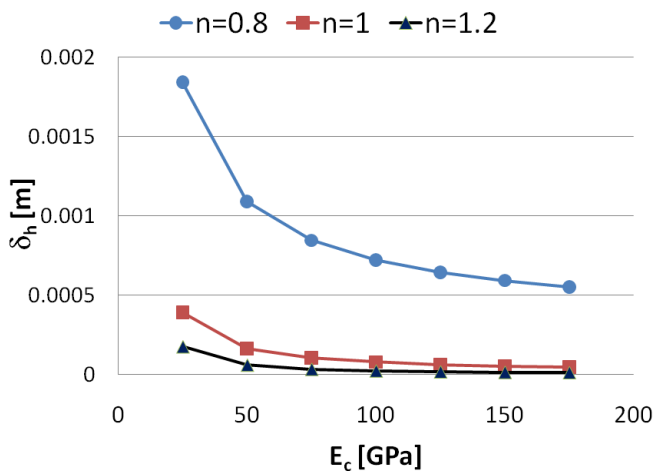
## Modelli e simulazioni per dispositivi deformabili (4)

- Per testare l'algoritmo, è stata trovata la soluzione di una trave incastrata costituita da materiale simmetrico elastico lineare ( $n=m=1$ ) in grandi deformazioni.
- La soluzione di una trave incastrata costituita da materiale elastico non lineare asimmetrico ( $n \neq m$ ) in grandi deformazioni è stata trovata.

Material	$E_t, E_c$ [Pa]	$n, m$
Aluminium alloy N.P.8	$4.557 \cdot 10^8$	4.79

- $\delta_{h1} = \delta_h$  calcolati con l'algoritmo con MATLAB
- $\delta_{h2} = \delta_h$  by Lewis, G. and Monasa, F., 1981 ( $n=m$ )

F [N]	$\delta_{h1}$ [mm]	$\delta_{h2}$ [mm]	Difference [%]
0	0	0	0%
53.89	0.3711	0.3708	0.08%
72.00	5.351	5.314	0.69%
100.79	49.54	49.24	0.62%
116.51	84.16	83.84	0.38%



## Struttura della presentazione

Modelli e simulazioni numeriche per dispositivi deformabili

Comportamento dinamico di lamine piezoelettriche bimorfe

Teoria del campo microcontinuo

Attività collaterali di ricerca

Sviluppi futuri





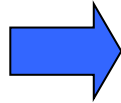
# Comportamento dinamico di bimorfi piezoelettrici (1)

## Lamine piezoelettriche bimorfe

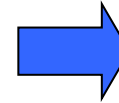
- Dispositivi piezoelettrici
- Abilità di produrre deformazioni flessionali
- Se richiesta elevata precisione, bisogna considerare la propagazione degli errori dei dati.

### Errori

- Meccanici
- Elettrici
- Piezoelettrici



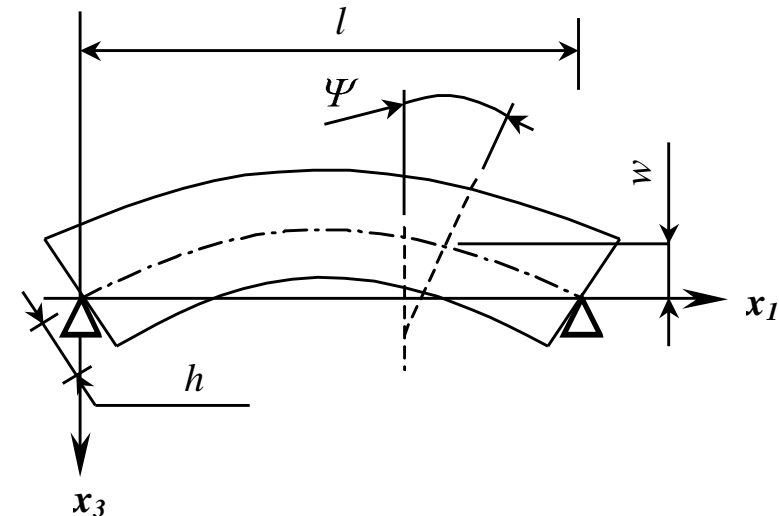
### Piezoelectric Bimorph Benders



### Errori sulle frequenze naturali

## Ipotesi e modellazioni

- Lamina bimorfa appoggiata
- Problema bidimensionale
- Teoria delle travi di Timoshenko con deformazione tagliante
- Piccole deformazioni e tensore degli sforzi simmetrico



## Comportamento dinamico di bimorfi piezoelettrici (2)

- Equilibrio meccanico:

$$\sigma_{1i,1} + \sigma_{3i,3} + f_i^b = \rho \ddot{u}_i, \quad i = 1, 3$$

- Teorema di Gauss:

$$D_{1,1} + D_{3,3} = 0$$

- Equazioni costitutive:

$$\sigma_{ij} = C_{ij} s_j - (-1)^r e_{ji} E_j, \quad D_i = (-1)^r e_{ij} s_j + \varepsilon_{ij} E_j$$

Serie di Fourier

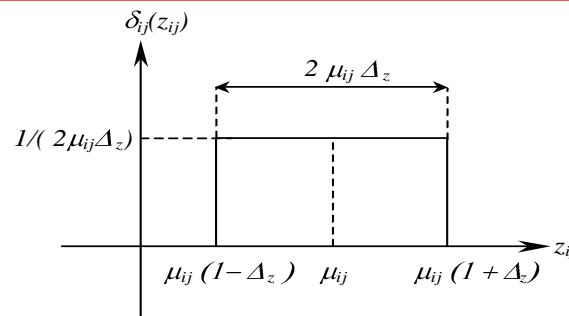
$$\mathbf{A} \cdot \begin{bmatrix} W_n & \Psi_n & \Phi_n \end{bmatrix}^T = \mathbf{0}$$

$$\det \mathbf{A} = 0$$

Frequenze naturali

### Errori

- Meccanici  $z_{ij} = C_{ij}$
- Elettrici  $z_{ij} = \varepsilon_{ij}$
- Piezoelettrici  $z_{ij} = e_{ij}$

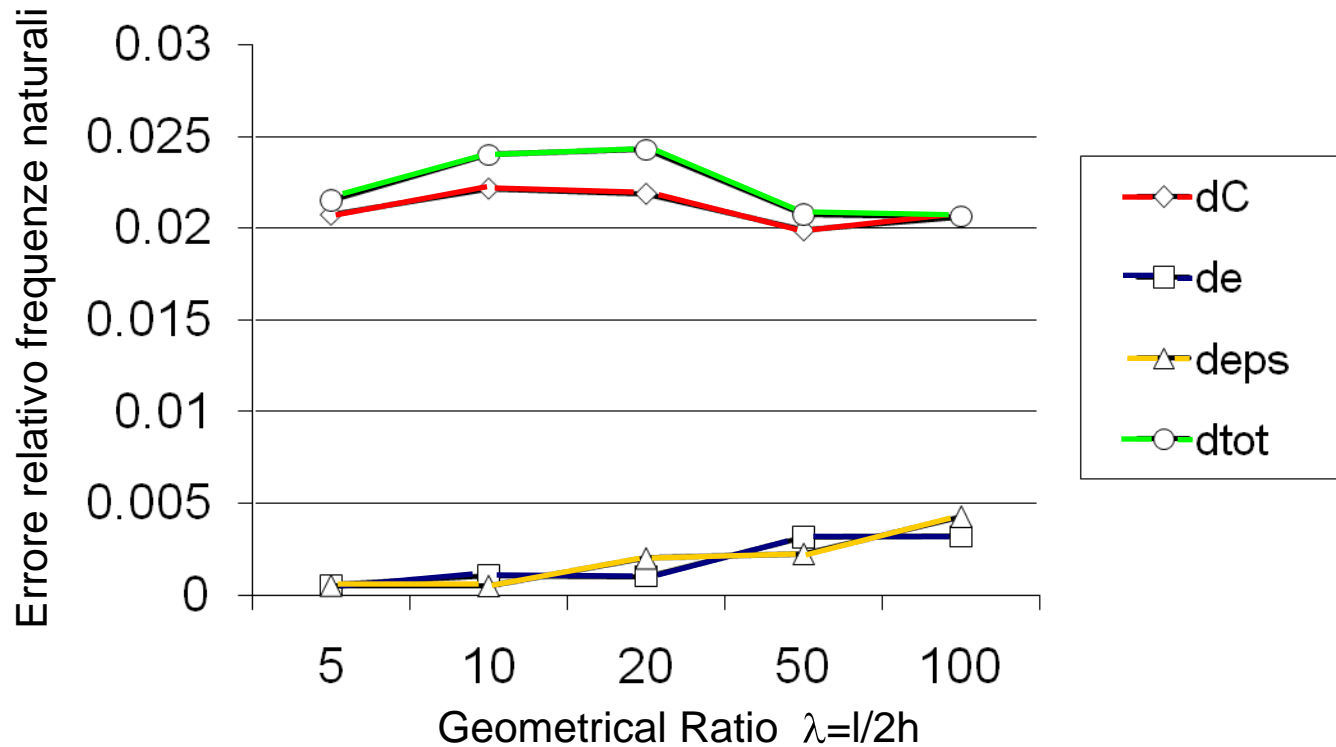


Distribuzione di Weibull

Distribuzioni delle  
Frequenze naturali



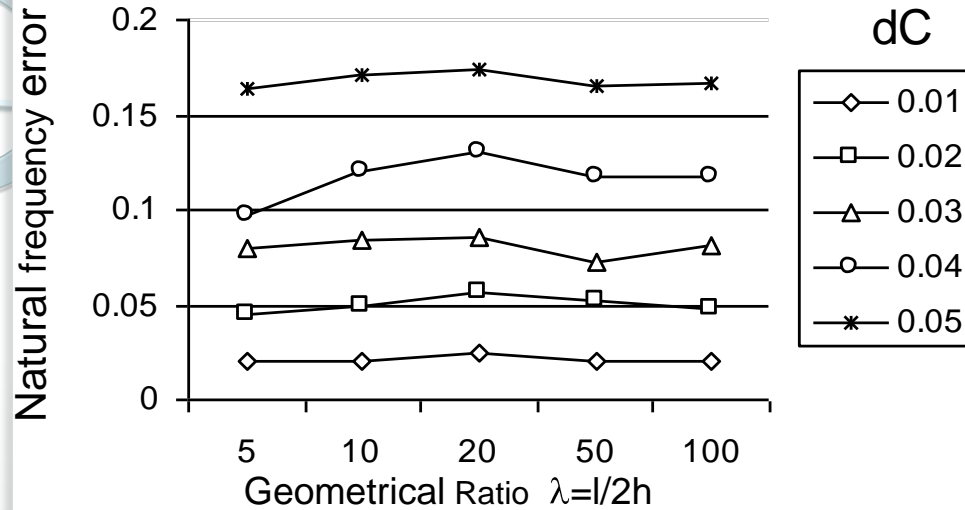
## Comportamento dinamico di bimorfi piezoelettrici (3)



Gli errori sulle frequenze naturali dovuti ad errori meccanici (dC) sono nettamente preponderati rispetto a quelli dovuti ad errori elettrici (deps) e piezoelettrici (de).



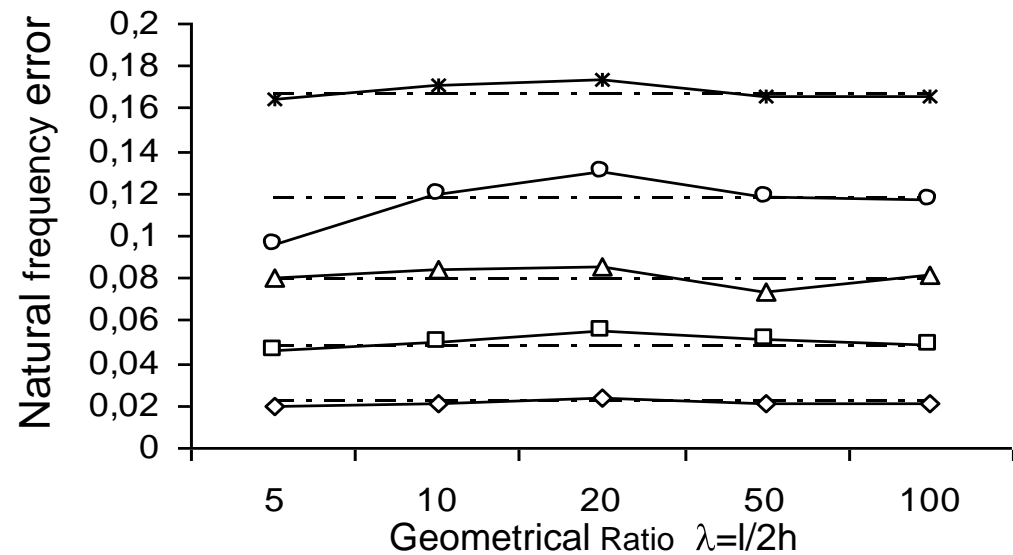
## Comportamento dinamico di bimorfi piezoelettrici (4)



Errori delle frequenze naturali in funzione di differenti errori meccanici

**Regressione esponenziale:**  
migliore correlazione tra errore meccanico e errore sulle frequenze naturali.

$$\Delta_{\omega} = a \cdot \exp \Delta_C \cdot b + c$$



## Struttura della presentazione

Modelli e simulazioni numeriche per dispositivi deformabili

Comportamento dinamico di lamine piezoelettriche bimorfe

Teoria del campo microcontinuo

Attività collaterali di ricerca

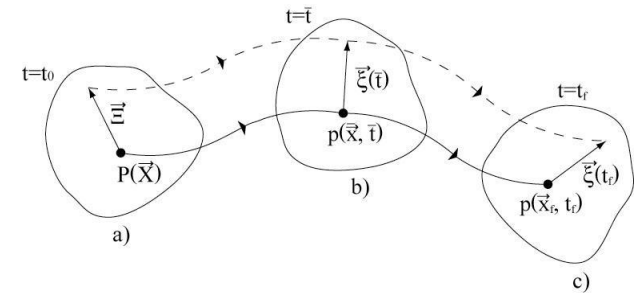
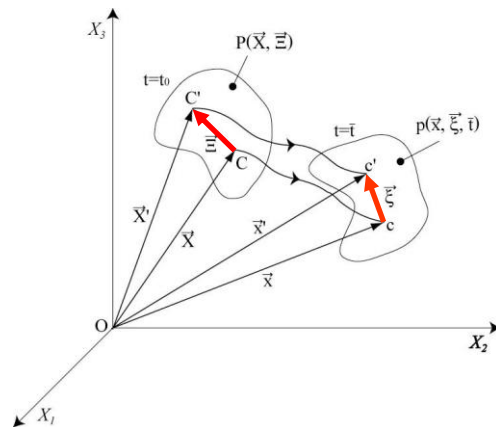
Sviluppi futuri



# Teoria del campo microcontinuo (1)

Attività svolta in collaborazione con il Prof. Gianluigi Piardi.

Nell'ambito dei MEMS e dei microattuatori è stata cercata una teoria generale dei continui costituiti da microstruttura interna in grado di descriverne il comportamento in presenza iterazioni meccaniche, termiche e elettromagnetiche. La scelta è caduta della teoria "Microcontinuum Field Theories" di Eringen A.C.



## MICROCONTINUO

collezione continua di punti-particella deformabili

## MICROPOLARI

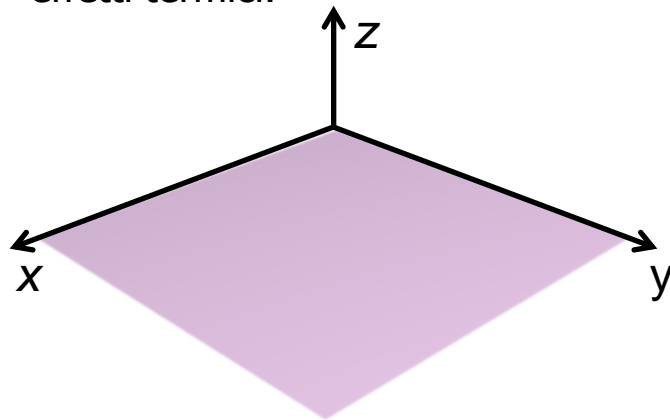
microcontinui con microparticelle rigide

- Per la comprensione della teoria sono necessarie competenze di calcolo tensoriale e conoscenza sui metodi di risoluzione delle PDE.
- Si è effettuata uno studio approfondito della teoria fisico-matematica ed è stata conclusa la stesura di un testo didattico.



## Teoria del campo microcontinuo (2)

Sul piano applicativo la ricerca è stata indirizzata sulla determinazione della deformata e delle frequenze proprie di una piastra costituita da materiale micropolare, ignorando gli effetti termici.



Ogni microparticella può traslare lungo i tre assi e può ruotare attorno ad essi. I tre spostamenti sono raccolti nel vettore  $\mathbf{u}$  e le tre rotazioni nel vettore  $\phi$ .

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_x(x, y, t) \\ u_y(x, y, t) \\ u_z(x, y, t) \end{bmatrix} \quad \phi = \begin{bmatrix} \phi_x(x, y, t) \\ \phi_y(x, y, t) \\ \phi_z(x, y, t) \end{bmatrix}$$

Per trovare la soluzione si è applicato il metodo semi-inverso: è stata ipotizzata parte della soluzione, che dovrà poi essere compatibile con le equazioni che governano il problema.

IPOSTESI: 1) Vale l'ipotesi di piccoli spostamenti.

2) Le variabili indipendenti sono  $x$ ,  $y$  e  $t$ . Le derivate rispetto a  $z$  sono tutte nulle.

3)  $u_x = u_y = 0$ .

EQUAZIONI che governano i micropolari sotto l'ipotesi 1)

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad \Rightarrow \quad \lambda + 2\mu + \kappa \nabla \nabla \cdot \mathbf{u} - (\mu + \kappa) \nabla \wedge \nabla \wedge \mathbf{u} + \kappa \nabla \wedge \phi + \rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = \mathbf{0}$$

$$\sum \mathbf{M}_0 = \mathbf{I}_0 \alpha \quad \Rightarrow \quad \alpha + \beta + \gamma \nabla \nabla \cdot \phi - \gamma \nabla \wedge \nabla \wedge \phi + \kappa \nabla \wedge \mathbf{u} - 2\kappa \phi + \rho j \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = \mathbf{0}$$



## Teoria del campo microcontinuo (3)

Le due equazioni vettoriali rappresentano un sistema a 6 PDF accoppiate, nelle 4 funzioni incognite  $\phi_x, \phi_y, \phi_z, u_z$ .

Prima di procedere alla risoluzione numerica è necessario valutare se il problema è ben posto cioè che la soluzione esista e sia unica.

Per valutare l'esistenza e l'unicità della soluzione si è cercato di riscrivere il sistema delle 6 PDE accoppiate in un sistema equivalente con 5 PDE indipendenti.

Ciò è stato possibile tramite l'applicazione del **Teorema di rappresentazione delle funzioni vettoriali di Helmholtz**.

$$\boldsymbol{\phi} = \nabla A + \nabla \wedge \mathbf{B} \quad \text{con} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{dove} \quad A = A(x, y, t); \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} B_x(x, y, t) \\ B_y(x, y, t) \\ B_z(x, y, t) \end{bmatrix}$$

$A$  = Potenziale scalare

$\mathbf{B}$  = Potenziale vettoriale

Si è riusciti ad individuare 5 PDE indipendenti nelle 5 funzioni incognite  $u_z, B_x, B_y, B_z, A$ .  
Dopo avere trovato  $B_x, B_y, B_z, A$ , si calcolano  $\phi_x, \phi_y, \phi_z$

### Attività previste per il futuro:

- Definizione delle tipologie di vincolo della piastra
- Risoluzione numerica delle 5 PDE indipendenti per individuare le frequenze proprie.
- Definizione delle tipologie di carico e della relativa deformata.





## Struttura della presentazione

Modelli e simulazioni numeriche per dispositivi deformabili

Comportamento dinamico di lamine piezoelettriche bimorfe

Teoria del campo microcontinuo

Attività collaterali di ricerca

Sviluppi futuri

## Attività collaterali di ricerca 2009-2010

- Collaborazione didattica nell'ambito del settore disciplinare di Meccanica Applicata alle Macchine.
- Correlazione alla tesi "Fondamenti della teoria dei microcontinui e loro applicazione ai corpi solidi", G. Bolpagni, Laurea di I livello in Ingegneria Meccanica, Novembre 2009
- Correlazione alla tesi "Lineamenti di teoria dei microcontinui" M.S. Mantelli, Laurea di I livello in Ingegneria Meccanica, Novembre 2010.

### PUBBLICAZIONI

- Borboni, A., De Santis, D., Faglia, R., 2010, "Numerical Computation of Asymmetric Ludwick Cantilever Beam in Large Deformation", 16th US National Congress of Theoretical and Applied Mechanics June 27 - July 2, 2010, State College, Pennsylvania, USA (USNCTAM2010).
- Borboni, A., De Santis, D., Faglia, R., 2010, "Large Deflection of a Non-Linear, Elastic, Asymmetric Ludwick Cantilever Beam", ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2010 July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey.

### CONVEGNI

- 16th US National Congress of Theoretical and Applied Mechanics June 27 - July 2, 2010, State College, Pennsylvania, USA (USNCTAM2010)
- 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2010 July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey



## Struttura della presentazione

Modelli e simulazioni numeriche per dispositivi deformabili

Comportamento dinamico di lamine piezoelettriche bimorfe

Teoria del campo microcontinuo

Attività collaterali di ricerca

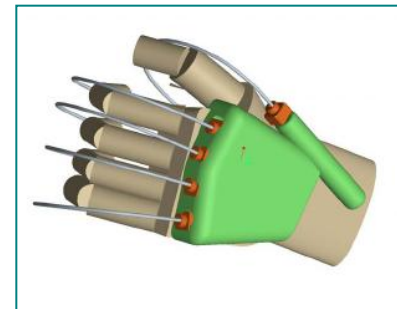
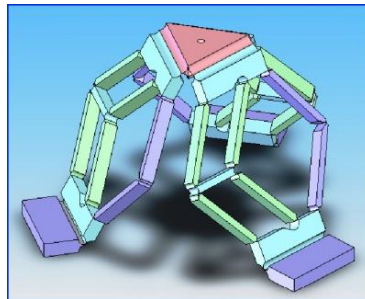
Sviluppi futuri



## Sviluppi futuri

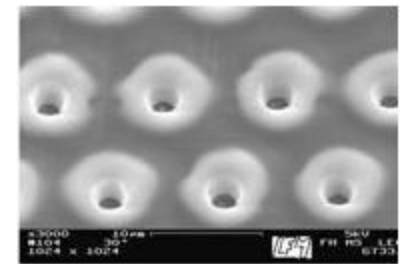
### DISPOSITIVI DEFORMABILI E LAMINE BIMORFE PIEZOELETTRICHE

- Definizione di modelli con carichi differenti agenti singolarmente e combinati.
- Definizione di modelli con sezioni diverse dalla rettangolare e/o con sezione variabile.
- Definizione di una teoria unificatrice per le lamine piezoelettriche in grandi spostamenti
- Applicazione dei risultati al minirobot in fase di studio all'interno del Dipartimento di Meccanica Applicata e Industriale.
- Applicazione dei risultati per l'ottimizzazioni di parti elastiche deformabili usati in dispositivi destinati alla riabilitazione muscolare, in fase di studio all'interno del Dipartimento di Meccanica Applicata e Industriale.



### MICROCONTINUI

- Risoluzione numerica delle PDE del modello della piastra.
- Applicazione del modello della piastra ad una membrana contenete microfori destinati al passaggio di fluidi.



XXIII Ciclo di Dottorato di Ricerca in Meccanica Applicata

*Relazione Finale*

# Piezoelectric and high deformation mechanical devices: theoretical models and numerical simulations

Dottorando: Diego De Santis

Coordinatore: Prof. Giovanni Legnani

Tutore: Prof. Rodolfo Faglia

---

Università degli Studi di Brescia

Facoltà di Ingegneria

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale

